АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИЕМ 2018 г. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ <u>очная</u>

Физика газового разряда и источники плазмы

Направление подготовки/	14.03.02 Ядерные физика и технологии			
специальность				
Образовательная программа	Ядерная физика и технологии			
(направленность (профиль))	_			
Специализация		Пучковые и плазменные технологии		
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат			
		1		
Курс	4	семестр	7	
Трудоемкость в кредитах	6			
(зачетных единицах)				
Виды учебной деятельности		Време	енной ресурс	
	Лекции		32	
Контактная (аудиторная)	Практические занятия		32	
работа, ч	Лабораторные занятия		24	
_	ВСЕГО		88	
C	амостоят	ч 128		
ИТОГО, ч			ч 216	

,			
Вид промежуточной	Экзамен	Обеспечивающее	ноц Б.П.
аттестации		подразделение	Вейнберга

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определенного ООП (п. 5.4 Общей характеристики ООП) состава компетенций для подготовки к

профессиональной деятельности.

Код	ессиональной деятельн		горы достижения компетенций	Составляющие результатов освоения		
компе тенци и	Наименование компетенции	Код индикат ора	Наименование индикатора достижения	Код	скрипторы компетенции) Наименование	
ПК(У)-1	Готовность принимать участие в теоретических исследованиях в различных областях физики, связанных с современными высокотехнологическим и способами энергетического воздействия на материалы, основанными на использовании радиационных и плазменных потоков,	И.ПК(У)-1.1	Демонстрирует понимание и способность применять фундаментальные понятия, законы и закономерности в области физики газового разряда.	ПК(У)- 1.1В1 ПК(У)- 1.1У1	Владеет методиками выбора и оптимизации параметров технологических процессов Умеет объяснять и применять на практике физические принципы, положенные в основу радиационных и плазменных технологий Знает фундаментальные понятия, законы и закономерности теории	
	разрабатывать адекватные физические и математические модели изучаемых процессов.			HAGE.	газового разряда, а также физические принципы, положенные в основу реализации различных радиационных и плазменных технологий	
ПК(У)-2	Способность участвовать в экспериментальных исследованиях в различных областях физики, связанных с воздействием плазмы и пучков заряженных частиц на вещество, самостоятельно	И.ПК(У)-2.1	Демонстрирует понимание и способность применять фундаментальные понятия, законы и закономерности в области физики газового разряда.	ПК(У)- 2.1В1	Владеть навыками работы с ионно- плазменными установками, измерительными приборами, лабораторным исследовательским оборудованием	
	осваивать современную физическую аналитическую и технологическую аппаратуру, применять современные методы исследования свойств			ПК(У)-2.1У1	Умеет объяснять и применять на практике физические принципы, положенные в основу радиационных и плазменных технологий	
	материалов и различных структур, проводить стандартные и сертификационные испытания технологических процессов, оборудования и изделий.			ПК(У)- 2.131	Знает функциональные и структурные схемы элементов и узлов электрофизических установок, реализующих современные пучковые и плазменные технологии	
ПК(У)-4	Способность проектировать плазменно-пучковые технологические процессы и оборудование для	И.ПК(У)-4.1	Демонстрирует готовность участвовать в проектной деятельности, направленной на разработку плазменнопучковых			

Код компе	Наименование компетенции		горы достижения компетенций	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенции)		
тенци и		Код индикат ора	Наименование индикатора достижения	Код	Наименование	
	применения в научных исследованиях и промышленности		технологических процессов и оборудования для применения в различных областях науки и промышленности	ПК(У)- 4.131	Знает устройство и принципы работы вакуумных систем и ионно-плазменных устройств	
ПК(У)-5	Готовность к участию в производственно-технологической деятельности, связанной с применением плазменных и пучковых технологий для обработки материалов и синтеза новых материалов (в том числе нанесению функциональных покрытий), определению основных параметров технологических процессов, анализу физических и	И.ПК(У)-5.1	Демонстрирует способность принимать участие в производственнотехнологической деятельности, направленной на создание модифицирующих покрытий и технологий их осаждения вакуумными плазменнопучковыми методами	ПК(У)- 5.1В1 ПК(У)- 5.1У1	Владеет навыками выполнения поставленных технологических задач, связанных с созданием функциональных покрытий вакуумными методами, с наименьшими затратами, не нанося ущерба окружающей среде Умеет самостоятельно контролировать работу ионно-плазменного оборудования	
	механических свойств изделий и материалов.			ПК(У)- 5.132	Знает функциональные и структурные схемы элементов и узлов электрофизических установок, реализующих современные пучковые и плазменные технологии	

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине После успешного освоения дисциплины будут сформированы результаты обучения:

Планируемые результаты обучения по дисциплине		
Код	Наименование	достижения компетенции
РД 1	Принимать участие в теоретических исследованиях в различных областях физики, связанных с современными высокотехнологическими способами энергетического воздействия на материалы, основанными на использовании радиационных и плазменных потоков, разрабатывать адекватные физические и математические модели изучаемых процессов.	ПК(У)-1
РД 2	Участвовать в экспериментальных исследованиях в различных областях физики, связанных с воздействием плазмы и пучков заряженных частиц на вещество, самостоятельно осваивать современную физическую аналитическую и технологическую аппаратуру, применять современные методы исследования свойств материалов и различных структур, проводить стандартные и сертификационные испытания технологических процессов, оборудования и изделий.	ПК(У)-2
РД3	Проектировать плазменно-пучковые технологические процессы и оборудование для применения в научных исследованиях и промышленности	ПК(У)-4
РД4	Участвовать в производственно-технологической деятельности, связанной с применением плазменных и пучковых технологий для обработки материалов и синтеза новых материалов (в том числе	ПК(У)-5

нанесению функциональных покрытий), определению основных параметров технологических процессов, анализу физических и механических свойств изделий и материалов

Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в календарном рейтинг-плане дисциплины.

3. Структура и содержание дисциплины Основные виды учебной деятельности

Разделы дисциплины	Формируемый	Виды учебной деятельности	Объем	
	результат обучения по		времени, ч.	
	дисциплине			
Раздел (модуль) 1.	РД 1	Лекции	8	
Основные понятия о	РД 2	Практические занятия	8	
газоразрядной плазме		Лабораторные занятия	6	
		Самостоятельная работа	32	
Раздел (модуль) 2.	РД 1	Лекции	8	
Атомно-молекулярные	РД 2	Практические занятия	8	
процессы в газоразрядной		Лабораторные занятия	6	
плазме		Самостоятельная работа	32	
Раздел (модуль) 3.	РД 1	Лекции	8	
Основные типы разрядов в газе	РД 2	Практические занятия	8	
		Лабораторные занятия	6	
		Самостоятельная работа	32	
Раздел (модуль) 4.	РД 3	Лекции	8	
Ионно-плазменные источники	РД 4	Практические занятия	8	
		Лабораторные занятия	6	
		Самостоятельная работа	32	

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

- 1. Кудрявцев, А. А. Физика тлеющего разряда: учебное пособие / А. А. Кудрявцев, А. С. Смирнов, Л. Д. Цендин. Санкт-Петербург : Лань, 2010. 512 с. ISBN 978-5-8114-1037-8. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/552 (дата обращения: 31.08.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 2. Рожанский, В. А. Теория плазмы [Электронный ресурс] / Рожанский В. А. Санкт-Петербург: Лань, 2012. 320 с. Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки магистров «Техническая физика». Книга из коллекции Лань Физика. ISBN 978-5-8114-1233-4. URL: https://e.lanbook.com/book/2769 Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 3. Голант, В. Е. Основы физики плазмы [Электронный ресурс] / Голант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров И. Е.. 2-е изд., испр. и доп.. Санкт-Петербург: Лань, 2011. 448 с. Книга из коллекции Лань Физика. ISBN 978-5-8114-1198-6. Схема доступа: https://e.lanbook.com/book/1550 Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 4. Зимин, А. М. Управление в плазменных установках : учебное пособие / А. М. Зимин. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 85 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/52489 —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Кривобоков, В. П. Плазменные покрытия (методы и оборудование) : учебное пособие / В. П. Кривобоков, Н. С. Сочугов, А. А. Соловьев. — Томск: ТПУ, 2011. — 104 с. — ISBN 5-98298-191-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10269 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

- 1. Очкин, В. Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы: учебное пособие / В. Н. Очкин. 2-е изд., испр. и доп. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 592 с. ISBN 978-5-9221-1172-0. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/2273 Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 2. Яфаров, Р. К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологий: учебное пособие / Р. К. Яфаров. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 216 с. ISBN 978-5-9221-1150-8. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/59533 Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 3. Tichý, M. Plasma diagnostic by probes: учебное пособие / M. Tichý, V. F. Myshkin. 2-е изд. Томск: ТПУ, 2016. 126 с. ISBN 978-5-4387-0663-2. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/106182 Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Информационное и программное обеспечение

Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMSMOODLE и др. образовательные и библиотечные ресурсы):

- 1. http://www.lib.tpu.ru/ Научно-техническая библиотека ТПУ
- 2. http://www.sciencedirect.com/
- 3. http://www.springerlink.com/
- 4. Сборник программного обеспечения для студентов НИ ТПУ, режим доступа https://vap.tpu.ru

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

- 1. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы доступны по ссылке: https://www.lib.tpu.ru/html/irs-and-pdb
 - 2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
 - 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
 - 4. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
 - 5. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/
 - 6. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» https://new.znanium.com/
 - 7. Электронная библиотека Grebennikon http://www.lib.tsu.ru/ru/news/elektronnaya-biblioteka-grebennikon-0

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Document Foundation LibreOffice.

Лицензионное программное обеспечение (в соответствии с Перечнем лицензионного программного обеспечения ТПУ):

- 1. Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian Academic.
- 2. Microsoft Office 2016 Standard Russian Academic.